

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03289681 A

(43) Date of publication of application: 19.12.91

(51) Int. CI

G03G 15/04

B41J 2744

B41J 2/45

B41J 2/455

(21) Application number: 02092539

(22) Date of filing: 06.04.90

(71) Applicant:

HITACHI LTD HITACHI CABLE

LTD

(72) Inventor:

MASUDA KAZUTO TANNO KIYOHIKO

HIRANE HIDEO

(54) OPTICAL PRINTER

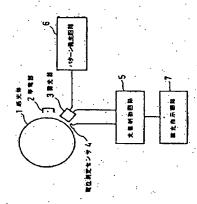
(57) Abstract:

PURPOSE: To always irradiate a photosensitive body with the light of an optimum light quantity even when the variation of surface potential to exposure is changed and even when the performance of an exposing device is deteriorated by measuring the surface potential before and after test exposure and deciding the light quantity so that the optimum surface potential may be obtained.

CONSTITUTION: The surface potential of photosensitive body 1 before and after the test exposure which is designated by a test exposure designating means 7 is measured by a photosensitive body potential measuring means 4. A light quantity control means 5 decides the optimum light quantity of the exposing device 3 based on the measured surface potential of the photosensitive body 1 before and after the test exposure, and the photosensitive body 1 is irradiated with the light of the optimum light quantity which is decided from the exposing device 3 in the case of forming a desired electrostatic latent image on the photosensitive body 1. Even when the variation of the surface potential to the exposure is changed because of the change of temperature and humidity and even when the performance of the exposing device 3

deteriorated, the photosensitive body 1 is always irradiated with the light of optimum light quantity with which the optimum surface potential is obtained.

COPYRIGHT: (C)1991, JPO& Japio



⑩日本国特許庁(JP)

40 特許出願公開

®公開特許公報(A) 平3-289681

@Int. Cl. 3

識別記写

116

疗内整理番号 7635-2H ❷公開 平成3年(1991)12月19日

G 03 G B 41 J

7611-2C B 41. J

審査請求 栄請求 請求項の数 3 (全4頁)

❷発明の名称

光プリンター

倒特 頸 平2-92539

❷出 類 平2(1990)4月6日

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研

兜所内

茨城県日立市久慈町4026番地 株式会社日立製作所日立研 兜所内

夫

医城県日立市久墓町4025番地 株式会社日立製作所日立研

究所内 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内2-1-2

日立電線株式会社 弁理士 宮田 和子

1. 発明の名称.

光プリンタ

- 2. 特許請求の館歴
 - 帝電している態光体に光を照創し、数感光体 に静電潜像を形成する露光器を備えている光ブ リンタにおいて、

解記感光体の表面電位を測定する感光体電位

「韓記頭光器に対して試験貿光を提示する試験 露光指示手段と、

前記試験露光される前と後との前記感光体の 表面常位に基づき、前記感光体に所望の静電器 像を形成する際、最適な表面電位が得られるよう3. う、額記開光器の光景を割削する光景調御手段 とを有することを特徴とする光ブリンタ。

2. 的記試數譯光指景乎取は、前記感光体に特定 の静電潜像が形成されるよう、紋記舞光器に指 示することを特徴とする意味項1記載の光ブリ

3. 前記光量制御平改は、

熊記試験難治が行われる前の典面遺位から、 予め定められている確定の電位を装算して、前 記字光体に所望の節覚潜衾を形成する際の最適 表面電流を製出する最適表面電位算出手段と.

前記試験舞光が行われる前と後との表面危位 から、前記修光体の最陋値似と前記録光器の光 量との相關關係を決定する相関關係決定手段と、

求められた前に最適表面電位と決定された前 記者関関係とから、執知感光体に所望の能量激 舞を形成する際の前記録光器の光量を算出する 光量昇出乎段とを構えていることを特徴とする 端末項1または2亿畝の光ブリンタ。

発明の群線な説明

【産業上の利用分野】

本聲明は、存載している悠光体に光を風耐し、 築感光体に部電路像を形成する群光層を備えてい る光ブリンタに関する。

【逆疾の技術】

舞光樹を購入ている健来の光ブリンタとしては、

特別平3-289681(2)

例えば、特質的62-246080号会役に忽殺されているものがある。

この光ブリンタは、朱露光時のみの感光体表面 電位を概定し、蘇表面電位に基づいて、露光後に 最適な感光体表面電位が終られるよう、離光程の 通常時間を問整することで、光量を制物するもの である。

【養明が解決しようとする無感】

しかしながら、徒来の節記光ブリンタでは、温度や高度の歴化により、特定の光量の露光に対する級国電位変化量が変化するため、定められた治量を照射しても、目前の美面電位が得られず、安定した画像後度や需要度が得られないという問題点があった。

また、最光器の性能が劣化した場合でも、定められた過電時間露光しても、電光器が不足して、 目的の表面電位が得られない。

本発明は、常配党祭の問題点について着目して なされたもので、温度や温度の姿化、舞光場の性 能労化等が起こっても、常に最適な感光体表面電

電位算出手段と、前記試験最光が行われる前と後との袋面電位から、前記感光体の裏面電位と前記 毎先毎の光量との相関関係を決定する相関関係決 性手段と、求められた静配最適表面電位と決定された前記相関関係とから、前記感光体に所堅の節 電潜像を形成する際の前記者光器の光量を存出する治量算出手段とも備えていることが好ましい。 なお、水原におけるキブリンをは、一般的小師

なお、本顧における光プリンタは、一般的な印 関製盤の像に、複写装置も含んでいる歌念である。 【作用】

試験開光指示手段の指示による試験電光の前と 後との感免体の表面電位は、感光体な位拠な手段 により、測定される。

失量制御手限は、脚定された試験最光の前と他 との感光体の表面電位に基づき、露光器の最近光 量を改定する。終光体に耐密の静電潜車を形成す る際に、決定した最適光量の光が構光器から放射

したがって、試験館先の前と後の光量を翻定し、 表面単位変化量を把握できるので、設度や温度の 位を得ることができ、安定した画像演変や原像度 を得ることができる光ブリンタを提供することを 目的とする。

【課題を解決するための手段】

製部目的を建成するための光ブリンタに係る発明は、

春電している感光体に先を照射し、減多光体に 静電層像を形成する解光器を描えている光ブリン タにおいて、前記感光体の表面電位を測定する感 先体電位調定与最と、前記解光器に対して試験 光を指示する試験解光指示手数と、前記試験観光 される前と数との前記感光体の表面電位に基づき、 前記感光体に所望の静電潜血を形成する態、最近 な表面電位が得られるよう、前記離光器の光量を 制御する光量制御手数とを有することを特徴とす るものである。

ここで、前記光量制御手段は、前記試験震光が 行われる時の表面管位から予め定められている特 定の賃値を試算し、輸記感光体に所製の夢電遊像 を形成する駅の最速表面電位を算出する最速表面

変化により 第光に対する 数断電位変化量が変化しても、また、 露光 保の性能が劣化してきても、 最 改変 面電位を 得ることができる 最適光量を 常に感 光体に対して 限射することができる。

[黄鸠的]

以下、第1回~第3回に基づき、水差明の実施 例について説明する。

先プリンタは、第1回に示すように、表面に静 電準像が形成される感光体1と、感光体1の表面 を寄唱させる帯電器2と、感光体1に光を紹射す る舞光弱3と、感光体1の表面電位を測定する電 位別定センサ4とを若している。

お定された製面電位に基づき、発光器3の光盤を制御する光量観測回路5は、電位制定センサイと発光器3とに接続されている。光量は、電光器3の裁光時間を調整することで行われる。

光量制抑回路 5 には、頭示されていないCPU とメモリとを控えている。

移光体1の最適表面単位 V。を求める最適表面 電位算出手段と、移光体1の表面電位 V と露光器

特開平3-289681(3)

3の先輩Lとの相関関係を示す気位 V 一光量L 向線を決定する相関関係決定手段と、決定された電位 V 一光量L 向線と求められた最速表面電位 V。 とから最適光量 L。を算出する光量算出手限とは、光量制御回路 5 内のメモリに記憶されているプログラムに基づき、C P U が動作することで、実行される。

光量 射御 回路 5 には、露光 語 3 に 舞光 を 移示する 像光 俊示 回路 7 が接続されている。

(構造報示回路では、操作者の指示により発光器 3 に対して提光を指示すると為に、試験露光も推 示する。

舞 尭 展 3 には、 舞 光 パターン を 宿 示する 骨 光 パ ターン 数 生 回 館 6 が 接 続 さ む て い る 。

電光パターン発生回路 G は、 酸作者が所築する 算光パターンデータと 的記試験弊先の際の特定の 無光パターンデータとを発生することができる。

電光器3は、第2回に示すように、LED11, 11, 一と、電光パターン発生回路6からの電光 パターンデータを保持するデータラッチ8と、デ

$V_1 - a = V_1$

次に、電光パターン発生圏路6から特定の環光パターンデータが露光器3に出力をれると特に、 露光指示圏路7により、露光器3に試験貫光が指示される。

すると、露光語3のLED11,11,…のうち、前記物定の構出パターンデータに応じた物定の化とD11,11,…のみが発光する。

療光体 1. の表面には、前部特定の需光パターン テータに対応して、特定の普電器像が形成される。

電位別定センサ4は、露光された部分の感光体 1の表面電位V.を測定する。

光量解解回顧5の前記光量算出手段は、決定した着位マー光景と曲線と算出された最適製画電位 マ。とに基づき、最適光量し。を算出する。 ータラッチ B と光気 前郷 四級 S とからの信号を加算する A N D ゲート 8, 8, … と、 A N D ゲート 8, 8, … からの信号に応じてして D 1 1, 1 1, … を眼動するドライバ 10, 10, … とを備えている。

なお、感光体電位調定手段は電位別定センサ4 で構成され、光量制御手段は光量制制回路5で構成され、対験解光指示学豊は解光指示回路7で構成されている。

次に、本実施房の作用について説明する。

光ブリンタが運動すると、 哲覚報 S により、 感 光体 1 が密度する。

帝見した感光体 1 の表面見位 V , を電位器定センサ4が数定する。

光量制物回触るの最適表面電配算出手項は、 V。に基づき、所包する静電機像を形成する際の 最近級面電位V。を算出する。

抑定された美国観位 V,と最通数面標位 V。との 電位差 ● は、常にはぼ一定なので、以下の式で最 通表面電位 V。が算出される。

提作者が所属する印刷データを向別する際には一部光体1は、除電をれてから、改めて容能能2により帯電をれる。そして、LED11;11,…は、算出された最適先量1。に応じた露光時間分だけを光する。

野光体1には、最適な表面配位V。で所留の静 電物像が形成される。

したがって、試験舞光の前と後の表面差位V。、 り、を測定し表面を位変化量を把握した上で、最 遠な姿面単位V。が得られるよう光量を決定しているので、温度や湿度の変化により常光に対する 表面電位変化量が変化しても、また、難光器3の 性能が劣化してきても、常に最適定量L。を感光 体1に対して照射することができる。

なお、試験電光の際に特定の露光パターンを用いているのは、試験環光数の形光体1の表面電位 V。を、試験電光の際に常に同一の都健落像から 移ることにより、数回電位Vと先生Lの相関係 を決定する際の不安定要素をで建るだけ少なくす るためである。

特留平3-289681(4)

位到近センサ、5 …光量制御回路、6 …パターン 発生団路、7 ・ 舞光投示回路。

必要人 株丈会社 日 立 製 作 所 (はか1名)

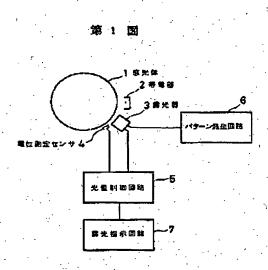
[発明の効果]

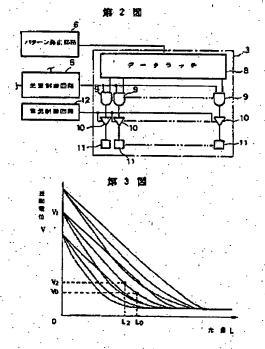
本発明によれば、試験 第20 時と後の表面包位 を勘定し表面電位変化量を把握した上で、最適な 表面電位が得られるよう光量を決定しているので、 速度や態度の変化等により 第25 に対する 表面電位 変化量が変化しても、また、 第25 部の性能が劣化 してきても、常に最適光量を感光体に対して限制 することができ、 安定した関係機度や無像度を持 ることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は光ブリンタの変色プロック図、第2回 は 業光器のプロック図、第3回は表図電位と光量 との関係を示すグラフである。

1一略光体、2一样电影、3一角光器、4一电





- 958--

		. •
		* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *